DIALOG(R)File 352:Derwent WPI (c) 2004 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011300880

WPI Acc No: 1997-278785/199725

XRAM Acc No: C97-089608 XRPX Acc No: N97-231059

Luminescence device used e.g. for back-light or display equipment - comprising substance having flavone skeleton, and emitting light by electrical energy

Patent Assignee: TORAY IND INC (TORA)
Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 9102628 A 19970415 JP 95257968 A 19951004 199725 B

Priority Applications (No Type Date): JP 95257968 A 19951004

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9102628 A 7

Abstract (Basic): JP 9102628 A

The luminescence device emitting light by electrical energy comprises substance having flavone skeleton.

USE - The luminescence device is used for display devices, flat panel displays, back-lights, illumination, markers, and electronic cameras.

ADVANTAGE - The luminescence device, with which luminescence in high brightness can be obtd. at low voltage and low electric current, can be prepd.

Dwg.0/0

Title Terms: LUMINESCENT; DEVICE; BACK; LIGHT; DISPLAY; EQUIPMENT; COMPRISE

; SUBSTANCE; FLAVONE; SKELETON; EMIT; LIGHT; ELECTRIC; ENERGY

Derwent Class: E11; E13; L03; U11; U14; W05; X26 International Patent Class (Main): H01L-033/00

International Patent Class (Additional): C09K-011/06; H05B-033/14

File Segment: CPI; EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO (c) 2004 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05487828

LIGHT EMITTING DEVICE AND BACK LIGHT OR DISPLAY EQUIPMENT USING THE DEVICE

PUB. NO.: **09-102628** [JP 9102628 A] PUBLISHED: April 15, 1997 (19970415)

INVENTOR(s): NIWA ATSUSHI

HIMESHIMA YOSHIO

APPLICANT(s): TORAY IND INC [000315] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

APPL. NO.: 07-257968 [JP 95257968]

FILED: October 04, 1995 (19951004)

INTL CLASS: [6] H01L-033/00; C09K-011/06; H05B-033/14

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 13.9 (INORGANIC

CHEMISTRY -- Other); 30.9 (MISCELLANEOUS GOODS -- Other); 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 44.9 (COMMUNICATION --

Other)

JAPIO KEYWORD:R003 (ELECTRON BEAM); R116 (ELECTRONIC MATERIALS -- Light

Emitting Diodes, LED); R124 (CHEMISTRY -- Epoxy Resins); R125

(CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve luminous efficiency and realize high luminance light emission under low voltage and low current, by making an element contain the material having a favone skeleton, in an element which emits a light by electric energy.

SOLUTION: In an element which emits a light by electric energy, material having a flavone skeleton is contained, and chelate complex of flavone derivative is preferably contained. The material having a flavone skeleton is preferably material having a flavone skeleton containing at least one hydroxyl group. Further, 3-hydroxy flavone or its derivative or 5-hydroxy flavone or its derivative is more preferable. By making a light emitting device contain the material having a flavone skeleton, a light emitting device of high quality which can emit a light of high luminance under low voltage and low current can be manufactured.

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-102628

(43)公開日 平成9年(1997)4月15日

(51) Int. C1. 6 H01L 33/00 C09K 11/06 H05B 33/14	識別記号 9280-4H	F I H01L 33/00 C09K 11/06 H05B 33/14	Z
		審査請求	未請求 請求項の数17 OL (全7頁)
(21)出願番号	特願平7-257968	(71)出願人	000003159
(a.) 		,	東レ株式会社
(22)出顧日	平成7年(1995)10月4日		東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
		(72)発明者	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株 式会社滋賀事業場内
		(72)発明者	
			滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株
			式会社滋賀事業場内
			·

(54) 【発明の名称】発光素子、及びそれを用いたバックライトまたはディスプレイ装置

(57)【要約】

【課題】電気エネルギーにより発光する発光素子の発光性能、特に発光効率を向上させ、低電圧、低電流下でも 高輝度発光が可能な素子及びそれを用いたバックライト またはディスプレイ装置を提供する。

【解決手段】電気エネルギーにより発光する素子中にフラボン骨格をもつ物質を含有させる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電気エネルギーにより発光する素子において、素子中にフラボン骨格をもつ物質を含有することを特徴とする発光素子。

1

【請求項2】 請求項1に記載の発光素子において、フラボン骨格をもつ物質がフラボン誘導体のキレート錯体であることを特徴とする発光素子。

【請求項3】 請求項1に記載の発光素子において、フラボン骨格をもつ物質が少なくとも1つの水酸基を含有することを特徴とする発光素子。

【請求項4】 請求項1に記載の発光素子において、フラボン骨格をもつ物質が3-ヒドロキシフラボンまたはその誘導体であることを特徴とする発光素子。

【請求項5】 請求項1に記載の発光素子において、フラボン骨格をもつ物質が5-ヒドロキシフラボンまたはその誘導体であることを特徴とする発光素子。

【請求項6】 請求項1に記載の発光素子において、フラボン骨格をもつ物質と中心原子により5員環または6 員環を形成してキレート錯体となることを特徴とする発 光素子。

【請求項7】 請求項6に記載の発光素子において、中心原子が2価または3価の陽イオンであることを特徴と10 する発光素子。

【請求項8】 請求項2に記載の発光素子において、フラボン誘導体のキレート錯体が、下記一般式 【化1】

40

(式中R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、大家なびR'は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1から10のアルキル基、炭素数1から10のアルコキシ基、炭素数1から10のトリアルキルシリルオキシ基、置換または非置換アミノ基、炭素数1から10のアシル基、炭素数1から10のアルコキシカルボニル基、シアノ基、ニトロ基、芳香族炭化水素基および複素環基から選ばれ、Mは中心原子、nはMの原子価数を表す。)で表される3-ヒドロキシフラボン誘導体のキレート錯体であることを特徴とする発光素子。

【請求項9】 請求項2に記載の発光素子において、フラボン誘導体のキレート錯体が、下記一般式 【化2】

(式中R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、およびR'は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、水酸基、炭素数1から10のアルキル基、炭素数1から10のアルコキシ基、炭素数1から10のトリアルキルシリルオキシ基、置換または非置換アミノ基、炭素数1から10のアシル基、炭素数1から10のアルコキシカルボ

ニル基、シアノ基、ニトロ基、芳香族炭化水素基および は複素環基から選ばれ、Mは中心原子、nはMの原子価 数を表す。)で表される5-ヒドロキシフラボンの誘導 体のキレート錯体であることをことを特徴とする発光素 子。

【請求項10】 請求項8または9に記載の発光素子に おいて、R' またはR'が炭素数1から10のアルコキ シ基であることを特徴とする発光素子。

【請求項11】 請求項1に記載の発光素子において、 フラボン骨格を持つ物質が、発光層に用いられることを 10 ジカルボン酸誘導体(特開平5-163488号公 特徴とする発光素子。

【請求項12】 請求項1に記載の発光素子において、 フラボン骨格を持つ物質が、発光層のホスト材料として 用いられることを特徴とする発光素子。

【請求項13】 請求項1に記載の発光素子において、 フラボン骨格を持つ物質が、発光層のドーピング材料と して用いられることを特徴とする発光素子。

【請求項14】 請求項1に記載の発光素子において、 発光層のほかに、正極、負極、正孔輸送層および/また は電子輸送層が存在することを特徴とする発光素子。

【請求項15】 請求項1に記載の発光素子において、 フラボン骨格をもつ物質が、電子輸送層として用いられ ることを特徴とする発光素子。

【請求項16】 請求項1に記載の発光素子を用いたこ とを特徴とするバックライト。

【請求項17】 請求項1に記載の発光素子を用いたこ とを特徴とするディスプレイ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、電気エネルギーを 30 向上させた高性能の発光素子の製造が望まれていた。 光に変換して面状発光できる発光素子に関し、表示素 子、フラットパネルディスプレイ、バックライト、照 明、インテリア、標識、看板、電子写真機などの分野に 好適に利用できる発光素子、及びそれを用いたバックラ イトまたはディスプレイ装置に関する。

[0002]

【従来の技術】負陰極から注入された電子と正極から注 入された正孔とが、両極に挟まれた有機蛍光体内で再結 合して発光するという有機積層薄膜素子は、薄型、低駆 動電圧下での発光が特徴である。この有機積層薄膜素子 40 低電流下でも高輝度発光が可能であることを見出だし、 が電気エネルギーによって発光することは、コダック社 のTang; C. W. らによって初めて示された (Ap pl. Phys. Lett. 1987, 51 (12), 913).

【0003】コダック社の提示した代表的な有機積層薄 膜発光素子は、正極であるITOガラス基板の上に、正 孔輸送層としてジアミン化合物、発光層としてトリス (8-キノリノラト)アルミニウム、さらに、負極とし てマグネシウムおよび銀を順次設けたものであり、10 V程度の駆動電圧で1000cd/m³の緑色発光が可

能であった。この有機積層薄膜発光素子は、発光体であ るトリス(8-キノリノラト)アルミニウムと、正極で あるITOとの間に正孔輸送層であるジアミン化合物を 設けたことに特徴があり、これによりそれまでのものに 比較して発光輝度は向上したが、発光輝度は必ずしも十 分とは言えなかった。

【0004】このような有機積層薄膜発光素子に使用さ れる発光体は、例えば、Tangらが示したトリス (8 - キノリノラト) アルミニウムの他に、ベンゾペリレン 報)、クマリン誘導体(特開平5-78655号公 報)、オキサジアゾール誘導体、ジスチリルベンゼン誘 導体、ポリフェニレンピニレン誘導体(特開平5-24 7460号公報)、アリールアミン系ポリカーボネート 誘導体(特開平5-247459号公報)、ポリチオフ エン誘導体、ポリパラフェニレン誘導体などが知られて おり、現在ある程度の多色発光が可能になっている。

【0005】しかし、従来用いられていた発光体は、多 色発光が可能であるが、発光性能、特に発光効率が不十 20 分であるため、低電圧、低電流下では高輝度の発光を得 ることはできなかった。

【0006】現在の有機積層薄膜発光素子は、前記の有 機積層薄膜発光素子の構成を基本としているが、さら に、電界を与えられた電極間において負極からの電子を 効率よく輸送する電子輸送層を設けた発光素子も存在し ている。このような電子輸送層用材料としては、従来、 オキサジアゾール誘導体やトリス(8-キノリノラト) アルミニウムなどが知られているが、検討は進んでいな い。電子輸送層用の材料の選択により電子の注入効率の

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、発光性 能、特に発光効率を向上させ、低電圧、低電流下でも高 輝度発光が可能な素子を提供することを目的として検討 をおこなった。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、発光効率 が高い発光素子について鋭意検討した結果、素子中にフ ラポン骨格をもつ物質を含有する発光素子は、低電圧、 本発明に想到した。

【0009】本発明は、電気エネルギーにより発光する 素子において、素子中にフラボン骨格をもつ物質を含有 し、好ましくは、フラボン誘導体のキレート錯体を含有 することを特徴とする。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明で用いられるフラボン骨格 をもつ物質は、好ましくは、少なくとも1つの水酸基を 含有するフラボン骨格をもつ物質である。さらに、より 50 好ましくは、3-ヒドロキシフラボンまたはその誘導

体、または、5-ヒドロキシフラボンまたはその誘導体 である。

【0011】本発明のフラボン骨格をもつ物質は、好ま しくは、フラボン誘導体のキレート錯体であり、より好 ましくは、フラボン誘導体と中心原子により5員環また は6員環を形成してキレート錯体となる。 さらにより好 ましくは、フラボン誘導体のキレート錯体の中心原子 は、2価または3価の陽イオンである。フラボン誘導体 のキレート錯体の中心原子としては、例えば、アルミニ ウム、カルシウム、ガリウム、ストロンチウム、バリウ ム、ベリリウム、ホウ素、マグネシウムがあげられ、特 に、アルミニウム、マグネシウム、ベリリウムが好まし

【0012】本発明で好ましく用いられるフラボン誘導 体のキレート錯体は、下記一般式

【化3】

(式中R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、およ びR'は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、水酸 基、炭素数1から10のアルキル基、炭素数1から10 のアルコキシ基、炭素数1から10のトリアルキルシリ ルオキシ基、置換または非置換アミノ基、炭素数1から 10のアシル基、炭素数1から10のアルコキシカルボ ニル基、シアノ基、ニトロ基、芳香族炭化水素基または 複素環基を示し、Mは中心原子、nはMの原子価数を表 す。) で表される3-ヒドロキシフラボン誘導体のキレ ート錯体、または、下記一般式

【化4】

(式中R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、R'、およ びR⁹は、それぞれ、水素原子、ハロゲン原子、水酸 基、炭素数1から10のアルキル基、炭素数1から10 のアルコキシ基、炭素数1から10のトリアルキルシリ ルオキシ基、置換または非置換アミノ基、炭素数1から 10のアシル基、炭素数1から10のアルコキシカルボ ニル基、シアノ基、ニトロ基、芳香族炭化水素基または 50 は、たとえば、対応するフラボン誘導体を有機溶媒に溶

複素環基を示し、Mは中心原子、nはMの原子価数を表 す。) で表される5-ヒドロキシフラボン誘導体のキレ ート錯体てあり、さらにより好ましくは、上記それそれ の一般式で、R'またはR'は炭素数1から10のアルコ キシ基である。

【0013】本発明のフラボン誘導体のキレート錯体

解したフラボン誘導体溶液に、中心原子を溶解した水溶 液を加え、必要に応じアルカリで中和することにより得 ることができるが、特にこれに限定されるものではな い。フラボン誘導体のキレート錯体の合成に使用される 中心原子を溶解した水溶液としては、例えば、塩化アル ミニウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、硫酸パ リウムなどが挙げられる。

【0014】本発明の発光素子においては、好ましく は、発光層にフラボン骨格をもつ物質が含有される。フ ラボン骨格をもつ物質は、フラボン骨格をもつ一種類の 10 の範囲で用いられることが多い。 物質で使用することも可能であるし、必要に応じて、フ ラボン骨格をもつ複数の物質を使用することもできる。 【0015】さらに、フラボン骨格をもつ物質を発光層 のホスト材料とし、クマリン誘導体、ペリノン誘導体、 ペリレン誘導体、キナクリドン誘導体などをドーパント として微量添加して用いることも可能である。この場 合、通常、フラボン誘導体またはそのキレート錯体は、 発光層全体の85%~99.99%、好ましくは、95 %~99.99%、より好ましくは、99%~99.9

【0016】さらに、トリス(8-キノリノラト)アル ミニウムに代表されるキノリノール誘導体の金属キレー ト錯体、ピススチリルアントラセン誘導体、テトラフェ ニルプタジエン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ジス チリルベンゼン誘導体、ピロロピリジン誘導体、シクロ ペンタジエン誘導体、チアジアゾロピリジン誘導体、ポ リフェニレンビニレン誘導体、ポリパラフェニレン誘導 体、ポリチオフェン誘導体などの既知の発光層材料に、 本発明のフラボン誘導体のキレート錯体をドーパントし 常、フラボン誘導体のキレート錯体は、発光層全体の 0.01%~15%、好ましくは、0.01%~5%、 より好ましくは、0.1%~1%使用される。

%使用される。

【0017】本発明のフラボン骨格をもつ物質を含有し た発光層の形成方法は、特に限定されるものではない が、抵抗加熱蒸着、電子ピーム、スパッタリング、分子 積層法、コーティング法などの方法が用いられ、特に、 特性面で抵抗加熱蒸着、電子ビーム蒸着が好ましい。

【0018】さらに、発光層の厚みは、特に限定される ものではないが、通常、10~100nmの厚さで用い 40 られる。

【0019】本発明において正極は、光を取り出すため に透明な電極であれば特別な限定はないが、例えば、酸 化スズ、酸化インジウム、酸化インジウムスズ(IT O) などの導電性金属酸化物、あるいは、金、銀、クロ ムなどの金属、さらに、これらの金属とITOとの積層 物、ヨウ化銅、硫化銅などの無機導電性物質、ポリチオ フェン、ポリピロール、ポリアニリンなどの導電性ポリ マ、および、これらとITOとの積層物などが用いら れ、好ましくは、ITOガラスやネサガラスが用いれ

【0020】このような透明電極の抵抗は、特別な限定 はなく、素子の発光に十分な電流が供給できればよい が、素子の電力消費の点からは低抵抗であることが望ま しい。例えば、透明電極としては、300Ω/□以下の ITO基板で十分機能するが、好ましくは、20Ω/□ 以下の低抵抗基板が選ばれる。

【0021】透明電極のITOの厚みは抵抗値によって 任意に選ぶことができるが、通常50nm~300nm

【0022】また、ITOなどの透明電極の基板は、ソ ーダライムガラス、無アルカリガラス、透明樹脂などが 用いられる。ガラスを用いる場合、その材質について は、ガラスからの溶出イオンを少くなくするため、無ア ルカリガラスを用いることが好ましい。また、ソーダラ イムガラスを使用する場合、SiO,などのパリアコー トを施したソーダライムガラスを使用することが好まし

【0023】透明電極基板の厚みは、機械的強度を保つ 20 のに十分であれば特に制限されないが、ITOガラスの 場合、通常 0. 7 mm以上の厚さの基板を用いる。

【0024】ITO膜は、例えば、電子ビーム法、スパ ッタリング法、化学反応法などの方法で膜形成される。 さらに、ITOをUV-オゾン処理により、素子の駆動 電圧を下げることも可能である。

【0025】本発明において負極は、電子輸送層、発光 層などに電子を供給するものである。負極は、発光層、 電子輸送層などの負極と隣接する物質との密着性やイオ ン化ポテンシャルの調整、安定性などを考慮して選ばれ て微量添加して用いることも可能である。この場合、通 30 る。長期間の使用に対して安定な性能を維持するために 大気中でも比較的安定な材料を使用することが好ましい が、保護膜などを使用して安定性を向上させることも可 能である。

> 【0026】負極に使用される物質としては、例えば、 インジウム、金、銀、アルミニウム、鉛、マグネシウム などの金属や、希土類、アルカリ金属、あるいはこれら の金属の合金などを用いることが可能であり、素子特性 の点からマグネシウムやリチウム、ナトリウム、カリウ ムなどの低仕事関数金属を用いることが好ましい。さら に、これらの低仕事関数金属の安定性を高めるため、銀 やアルミニウムなどとの合金を用いることもできる。

> 【0027】また、負極の作成には、抵抗加熱法、電子 ビーム法、スパッタリング法、コーティング法などが用 いられ、金属を単体で蒸着することも、二成分以上を同 時に蒸着することもできる。さらに、複数の金属を同時 に蒸着して合金電極を形成することも可能であるし、あ らかじめ調整した合金を蒸着させても良い。

【0028】本発明の発光素子の素子構成は、正極、お よび、負極の他に、正孔輸送層/発光層、正孔輸送層/ 50 発光層/電子輸送層、発光層/電子輸送層の多層積層構

10

造、あるいは、発光材料と正孔輸送材料および/または 電子輸送材料を混合して一層にした形態のいずれであっ てもよい。

【0029】本発明における正孔輸送層は、正極からの 正孔を効率よく輸送する層であり、例えば、カルバゾー ル二量体誘導体、4,4′ーピス [N-(3-メチルフ ェニル) -N-フェニルアミノ] ピフェニル (TP D)、4,4',4"-トリス[N-(3-メチルフェ ニル) -N-フェニルアミノ] トリフェニルアミン (m -MTDATA)、ポリ(N-ピニルカルバゾール)、 10 ポリシランなどの既知の正孔輸送材料を積層または混合 して使用できる。

【0030】これらの正孔輸送層の形成は、主に真空蒸 着法によって行われるが、前記正孔輸送材料を溶媒に溶 解させてコーティングする方法や、前記正孔輸送材料を 樹脂成分と共に溶媒に溶解または分散させてコーティン グする方法も可能である。

【0031】正孔輸送材料を溶解または分散させる樹脂 成分としては、例えば、ポリ塩化ビニル、ポリカーボネ ート、ポリスチレン、ポリ(N-ピニルカルパゾー ル)、ポリメチルメタクリレート、ポリブチルメタクリ レート、ポリエステル。ポリスルホン、ポリフェニレン オキシド、ポリブタジエン、炭化水素樹脂、ケトン樹 脂、フェノキシ樹脂、ポリアミド、エチルセルロース、 酢酸ビニル、ABS樹脂、ポリウレタン樹脂、メラミン 樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、アルキド樹脂、エポキ シ樹脂、シリコン樹脂などが挙げられる。

【0032】正孔輸送層の厚みは、駆動電圧の観点から は、素子のリーク電流が増加しはじめる限界膜厚まで薄 くすることが好ましいが、素子の耐久性を考慮した実用 30 膜厚は、限界膜厚よりも若干厚くすることが好ましい。 好ましい正孔輸送層の膜厚は、ITO基板の表面状態や 正孔輸送層の構成物質などによって変わるので限定でき ないが、 $20\sim120$ nm程度が好ましく、 $80\sim10$

0 n mがより好ましい。

【0033】本発明における電子輸送層は、負極からの 電子を効率よく輸送する層であり、電子注入効率が高い ことが好ましい。このため、電子輸送層は、電子親和力 が大きく、電子移動度が大きく、安定性に優れ、トラッ プとなる不純物が製造時および使用時に発生しにくい物 質であることが望ましい。このような電子輸送層とし て、本発明のフラボン骨格をもつ物質が使用可能であ る。

【0034】さらに、電子輸送層として、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムなどのキノリノール誘導体 の金属錯体、ペリレン誘導体、ペリノン誘導体、ナフタ レン誘導体、クマリン誘導体、オキサジアゾール誘導 体、アルダジン誘導体、ピススチリルベンゼン誘導体、 ピラジン誘導体、フェナントロリン誘導体などが使用可 能であるが、特にこれらの物質に限定されない。

【0035】該電子輸送物質は、単独、積層、混合いず れの形態も取り得ることが可能であり、発光層や負極と の組み合わせで最適な形態を取ることができる。

[0036]

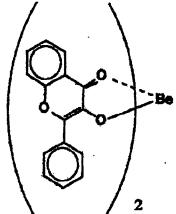
【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を説明するが、 本発明はこれに限定されるものではない。

【0037】合成例

3-ヒドロキシフラボン1gをエタノール150mlに 溶解し、これにトリエチルアミン0.5gを加えた。硫 酸ベリリウム0.5gを100mlの水に溶解させた硫 酸ペリリウム溶液水100mlを前記3-ヒドロキシフ ラボンエタノール溶液に滴下し、室温で3時間攪拌し た。反応液に水200mlを加え、生じた沈殿を濾過し て集めた。得られた沈殿をトルエンに溶解して不溶物を 除き、下記化学式で示されるトルエン溶液からビス(3 -ヒドロキシフラボン) ベリリウム錯体を得た。

[0038]

【化5】



実施例1 正極としてIT〇透明電極膜を150mm堆積させたガ 50 チング後、洗浄した。このITO基板を、0.85重量

ラス基板(15Ω/□)を所定の大きさに切断し、エッ

12

%のポリ(N-ビニルカルパゾール)のジクロロエタン 溶液中に ITO基板を垂直に浸漬し、50mm/分の速 度で引き上げて、正孔輸送層をディップコーティングし た。これを真空蒸着機で真空度が5×10-1Torr以 下になるまで排気して溶剤をのぞいた。発光層として、 合成例で得られたピス (3-ヒドロキシフラボン) ベリ リウム錯体を100nmの厚さで積層し、次いで負極と して、リチウムを3nm、銀を150nmの厚さに蒸着 して、5×5mm角の索子を作成した。この発光索子は 566 nmに発光ピークのある緑色の一様な発光を示 し、最高輝度は、523cd/m¹ (21V、96m A) であった。

【0039】実施例2

正極としてIT〇透明電極膜を150nm堆積させたガ ラス基板(15Ω/□)を所定の大きさに切断し、エッ チング後、洗浄した。このITO基板を、0.85重量 %のポリ(N-ビニルカルバゾール)のジクロロエタン 溶液中にITO基板を垂直に浸漬し、50mm/分の速 度で引き上げて、正孔輸送層をディップコーティングし た。これを真空蒸着機で真空度が5×10-6Torr以 20 下になるまで排気して溶剤をのぞいた。発光層として、 トリス(8-キノリノラト)アルミニウムを20nm、 ピス(3-ヒドロキシフラボン)ベリリウム錯体を88 nmの厚さで積層し、次いで負極として、リチウムを3 nm、銀を150nmの厚さに蒸着して、5×5mm角 の素子を作成した。この発光素子は515nmに発光ピ ークのある緑色の一様な発光を示し、最高輝度は、32 93cd/m² (19V、148mA) であった。

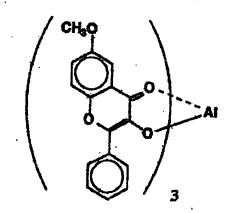
【0040】実施例3

ラス基板 (15Ω/□) を所定の大きさに切断し、エッ チング後、洗浄した。このITO基板を、0.85 重量

%のポリ (N-ビニルカルバゾール) のジクロロエタン 溶液中に I T O 基板を垂直に浸漬し、50 mm/分の速 度で引き上げて、正孔輸送層をディップコーティングし た。これを真空蒸着機で真空度が5×10-1Torr以 下になるまで排気して溶剤をのぞいた。発光層として、 下記化学式で示されるトリス (3-ヒドロキシー6-メ トキシフラボン)アルミニウム錯体を150ヵmの厚さ で積層し、次いで負極として、リチウムを3nm、銀を 150nmの厚さに蒸着して、5×5mm角の素子を作 10 成した。この発光素子は567nmに発光ピークのある 黄色の一様な発光を示し、最高輝度は、97cd/m² (20V、80mA) であった。

[0041]

[化6]



[0042]

【発明の効果】本発明のフラボン骨格をもつ物質を発光 素子に含有させることにより、低電圧、低電流下でも高 正極としてIT〇透明電極膜を150nm堆積させたガ 30 輝度の発光をえることができ、高性能の発光素子が製造 可能である。

THIS PAGE BLANK USPRO